1) 5

9日本国特許庁(IP)

① 特 許 出 類 公 閣

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-55726

®Int.CL 5

識別記号 庁内整理番号 ④ 小間 平成 4 年(1992) 2 月24日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

G 01 J 3/45

8707-2G

60発明の名称 フーリエ分光器

> ②特 順 平2-165566

> > 平 2 (1990) 6 月26日 20出

@発 明 大 内 神奈川県川崎市中原区今井上町53番地 キヤノン株式会社

小杉事業所内 勿出 願 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

何代 理 弁理士 伊東 哲也 外1名

1. 夢節の夕数

フーリエ分光器

(1)被衡定光束の光路上に該被測定光束を2 分割するためのビームスブリッタを設け、該ビー ムスブリッタにより2分割された透過光束および 反射光束の各々の光路上に各米車を前記ビームス ブリッタに戻すための反射手段を設け、該反射手 段のうち少なくとも一方は光束の出射方向を波長 に依って分散させる固定された分散素子により構 成し、該ビームスプリッタにより再合成された前 記被測定光束の光路上に該被測定光束の干渉結を 検出する光センサを設け、該光センサの検出結果 に基づき被測定光束のスペクトルを損算する面像

(2)前記分散素子は回折格子からなることを 分光器。

(3)前記分散素子はブリズムおよびミラーの

1 項記載のフーリエ分光器。

発明の詳細な説明 【産業上の利用分野】

本発明は2光東干渉を利用して光のスペクトル を測定するフーリエ分光器に関するものである。

精密なスペクトルを測定する装置として知られ るフーリエ分光器は、被測定光を2分割し、光路 長蹇を少しずつ変化させながらそれら2光を干渉 、その可視度を光路長差の関数として求めた この関数をフーリエ変換することによりスペ クトルを測定するものである。従来は光路長差を 少しずつ変化させるために、マイケルソン干渉計 を構成している一方のミラーを掛小距離ずつ移動

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記従来例では干渉計を構成す るミラーの一方を微小移動させる度に干渉の可視 度を測定するので次のような欠点があった。第一 にエキシマレーザのようにパルス発光する場合 その I パルスのスペクトル側定ができなかった。又遠接光でもスペクトルが時間的に変化する場合は正確な側定ができなかった。第二にミラーの微小数動機構が必要なので、装度が復雄化していた。第三に側定に長時間を要していた。

本発明は上記従来技術の欠点に臨みなされたものであって、干渉計を構成するミラーを移動させることなくフーリエ分光によるスペクトル測定を可能とし、数度構成を簡素化し、測定時間の短縮を可能としたフーリエ分光器の提供を目的とする。

[課題を解決するための手段および作用]

前記目的を追成するため、未発明によれば、フーリエ分光器の内部で2分割された1方または両方の光東中に光東の出射方向を被長に依って分散させる回折格子等の分散素子を設け、また干が積を誘み込む手板としての2次元センサと更にこの2次元センサで受光した光東の部分別の干さ額の可視度を計算する画像処理装置を設けることによ

に戻る。一方光東12は回祈格子5で回折されハーフミラー3に戻る。回折格子5は被測定光10の中心波長入。において回折角がと入射角のが等しくなるようにのを調整してある。回折条件はよく知られているように、回折格子5の格子定数をもとし、mを整数とすれば、次式(1)を横たすことである。

... ... (2)

ハーフミラー3は合成された光東13が2次元センサ7上で適当な本数(数本~数十本)の傾補を生じるようにわずかに前傾または後傾させてある。ここでハーフミラー3と回折格子5の下端の距離し、としてし、=し、とすれば、光東:12次元センサフの受光部の1端aではいわゆるマイケルソン干渉計下もいて、光路差0での2光東干渉のコントラストに等しく、他繰りでは同様に光路差

り、ミラーを移動させることなくフーリエ分光法 によるスペクトル側定ができるようにしたもので ある。 なお、 以下分数素子とは光束の出射方向を 破長に依って分散させる機能を有するものを言う ものとする。

[実施例]

光順 1 から発した被衝距光 1 0 はビーム拡大器 2 を通って光東径 D まで拡大された後、ハーフミラー3 により光東 1 1 と光東 1 2 に分割される。 光東 1 1 はミラー4 で反射し再びハーフミラー3

Dten のでの 2 光東干渉のコントラストに等しい。この理由を次に述べる。 回折格子の分数は、 式 (1) を みで微分した後、式 (2) で m と d を 消去して

$$\frac{d \theta}{d \lambda} = \frac{2}{\lambda_0} \tan \theta \qquad \cdots \cdots (3)$$

と表わされるので、回折格子 5 による波長 A。の 光と波長 A: = A。 + A A の光では回折光の方向 が

$$\Delta \theta = \frac{2}{\lambda_0} \tan \theta \cdot \Delta \lambda \qquad \cdots \cdots (4)$$

$$\Delta \delta = 2 \pi \frac{\Delta \theta \cdot x}{\lambda_0} = 2 \pi \cdot \frac{2 \tan \theta \cdot \Delta \lambda}{\lambda_0^2} \cdot x$$

となる。ここで位相差 δ とはハーフミラー 3 で分離された光東 1 1 と光東 1 2 がハーフミラーで再結合した時の位相差であり、位相差の差 Δ δ と

特開平4-55726(3)

×tan θである時の2光東干渉のコントラストが

したがって 2 次元センサ 5 上の一端 a から他端

bに向って光路差息が O から D tan θまで連続的

次元センサ7の受光部を設に細かく区分して、縦 長の多数の列を作り各列級の干渉縞の可視度を調

像処理装置8により計算する。区分数をnとすれ

ば、各列の可視度はマイケルソン干渉計において 一方のミラーを Datan 8 づつn回移動させて、そ

の度に測定した干渉の可視度に等しい。一般にフ

ーリエ分光法として知られるように、光路長差 2 と可視度 V (2) の関係から次式(2) によってス

ベクトルE(V)を求めることができる。ただし

 $E(\nu)$ = const × $\int_{0}^{\infty} V(\Omega) \cos(2\pi \nu \cdot \Omega) d\Omega$

は、彼長 A 、の光の位相差 5 、と彼長 A 。の光の位相差 6 、の表 8 、 - 5 。のことである。一方い む 中 8 マイケルソン干沙計では、分配された 2 光 取の光路 長差が 2 の場合、彼長 A 。の光の位相差 6 。は .

$$\delta_{0} = -2 \pi \cdot \frac{2 \cdot \ell}{\lambda_{0}} \qquad \cdots \cdots (5)$$

彼長礼」の光の位相差8」は

$$\delta_1 = -2\pi \cdot \frac{2\ell}{\lambda_1} \qquad \cdots \cdots (7)$$

である。したがって、

$$=-2\pi\cdot\cdot2\ell\left(\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_0}\right)$$

$$\simeq 2 \pi \cdot 2 \cancel{2} \frac{\Delta \cancel{\lambda}_{\circ}}{\cancel{\lambda}_{\circ}} (\Delta \cancel{\lambda} \le \cancel{\lambda}_{\circ})$$
 (5)

式(5) と(8) を比較して 2 = x tan のとすれば両式の値は等しくなる。 買い換えれば、図 1 の点 Pのコントラストとマイケルソン干渉計で光路差が

…… (z) ここでスペクトル幅ムッによってきまる一定光路器ま... 以上は可視度V (z) は V (z) で 0

となるので式 (2) の様分範囲は 0 から 2 ... まで としてよい。 ガウス分布のスペクトルの場合は 2 ... = 1 / 2 A v である。例えば被長 A = 2 4 8 nm、 A A = 1 pmとすれば A v = A A · C / A * = 0.18cm - (ただしっは光東)となる。した がって、 2 ... = 3 1 mmとなる。これより D tan ⊕ ≥ 3 1 mmとなればよい。

第2回は光路長差を大きくとるために、2個の 回折存于を用いた実施例を示している。同図にお いて24は第1回のミラー4に代えて用いた回折 存子である。

上記のように変更することにより、第1の実施 係と同じ光変程で、より大きな光路差を得ること ができる。たと人は回折格子24を回指格子5と 同じ物を使用すれば第1の実施例の2倍の光路長 差が得られる。これにより、スペクトル測定の分 解能を2倍にすることができる。

第3図は、第1の実施例の回折格子5の代りに 分散素子としてブリズムを用いた場合の実施例を 示している。 30はブリズム、35はミラーである。

この実施例では、ブリズム30の分散と等しい分散の固折格子を用いた場合の第1の実施例と同じ効果が得られる。

一般にプリズムの分数は回折格子に比べて、数分の1から数10分の1程度なので、スペクトル 研の鉄い光の側定は開散だが、光量損失が小さい ので、光量損失が大きい回折格子に比べて微弱光 の側定には有利である。また回折格子を使用した 場合に比べ、コストの低減にもなる。

発明の効果]

以上説明したように、フーリエ分光器を構成しているマイケルソン干渉計等の一方または両方の ミラーを回折格子等の分散素子にすることにより ミラーを移動させることなく、フーリエ分光がで きる。...

特にエキシマレーザ光のようにパルス発光の各 パルスのスペクトルを測定する場合には有効であ ス

更にミラーの移動が不用なため装置の簡素化お

よび側定時間の短縮が図られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明を実施したフーリエ分光器の排 成図、

第2図は2個の回折格子を使用した実施例の干 排計部分を表わした部分構成図、

第3回はブリズムを使用した実施例の干渉計部 分を表わした郵分構成図である。

2 : ビーム拡大器、

3: ハーフミラー、

5:回折格子、

6 : ビーム縮小器、

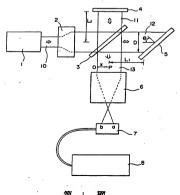
7:2次元センサ、

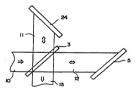
8:面像处理装置、

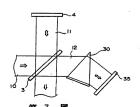
10:被測定光、

11,12,13:光東、

代理人







I. ID

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-055726

(43)Date of publication of application: 24.02.1992

(51)Int CI

G01J 3/45

(21)Application number : 02-165566

(71)Applicant:

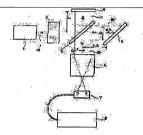
(22)Date of filing: 26.06.1990 (72)Inventor

CANON INC OOUCHI KAZUTANE

(54) FOURIER SPECTROSCOPE

(57) Abotroot PURPOSE: To simplify an apparatus and to shorten the measuring time by providing an image processing device which computes the spectrum of luminous flux to be

measured based on the result of the detection of an optical sensor. CONSTITUTION: Light to be measured 10 which is generated in a light source 1 is split into luminous fluxes 11 and 12 through a beam expander 2 and a half mirror 3. The luminous flux 11 is reflected from a mirror 4 and returned to the mirror 3. The luminous flux 12 is diffracted with a diffraction grating 5 and returned to the mirror 3. In the mirror 3, the synthesized luminous flux is sightly inclined so that the lateral fringes of adequate number are generated on a two-dimensional sensor 7. At this time, the distance L1 between the mirrors 3 and 4 and the distance L2 between the mirror 3 and the lower end of the grating 5 are set so that L1=L2. Then, the contrast of the interference pattern of the luminous fluxes 11 and 12 is equal to the contrast of the interference of two luminous fluxes at the light path difference of 0 in a Michelson interferometer at one end (a) of the light receiving part of the sensor 7. The contrast is equal to the contrast of the interference of two luminous fluxes at the light-path difference of D tan θ at the other end (b). Therefore, the interference fringes wherein the light-path difference I continuously change from 0 to D tan θ from one end (a) to the other end (b) on the sensor 7 are generated. The interference fringes are computed 8.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]